版权所有 © 《激光技术》编辑部 http://www.jgjs.net.cn

 第38卷第6期
 激光技术
 Vol. 38, No. 6

 2014年11月
 LASER TECHNOLOGY
 November, 2014

文章编号: 1001-3806(2014)06-0845-03

氧化锌薄膜的光学相干层析检测方法研究

秦玉伟

(渭南师范学院物理与电气工程学院,渭南714000)

摘要:为了实现对氧化锌薄膜的厚度测量,采用光学相干层析成像的方法进行了理论分析和实验验证,获得 了含厚度信息的1维深度图像和含内部结构信息的2维层析图像。结果表明,该方法测得的薄膜厚度值与理论值 一致。该研究说明谱域光学相干层析成像技术的测量结果真实有效,可以用于薄膜的厚度测量和质量检测。

关键词:测量与计量;薄膜;检测;光学相干层析成像

中图分类号: TN247 文献标志码: A

doi:10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2014 06.020

Study on optical coherence tomography detection of ZnO film

QIN Yuwei

(School of Physics and Electrical Engineering, Weinan Normal University, Weinan 714000, China)

Abstract: In order to measure the thickness of ZnO film, optical coherence tomography (OCT) technique was used for theoretic analysis and experimental verification. The 1-D depth image and using thickness information and the 2-D crosssectional image including structure information were obtained sinultaneously. The results show that the measuring result is almost as same as the theoretical value. It is illustrated that the measurement of the spectral-domain OCT is real and effective. It can be used for the measurement of thickness and quality of the film.

Key words: measurement and metrology; film detection; optical coherence tomography

引 言

氧化锌薄膜是一种应用广泛的材料,具有优异 的光电性能,主要用作太阳能电池的透明电极。氧 化锌作为玻璃窗的热反射涂层,可以增加建筑物的 能量利用率;也可用作紫外光活挡层有害紫外线辐 射。此外,氧化锌薄膜具套良好的压电性能,可以作 为压电薄膜,应用子压电发感器领域^[1]。氧化锌薄 膜的厚度直接影响氧化锌薄膜材料的性能。目前, 薄膜厚度的测量方法有很多,但都存在诸多缺陷。 光学测量方法具有高精度、无损伤的优势,在薄膜的 精密测量方面得到了广泛应用。

光学相干层析成像(optical coherence tomo-

基金项目:陕西省军民融合研究基金资助项目 (13JMR18);陕西省教育厅科学研究计划资助项目 (12JK0672);陕西省科技厅国际交流合作资助项目 (2013KW04-03)

作者简介:秦玉伟(1979-),男,讲师,博士,主要研究方 向为传感器与光电检测技术。

E-mail:qinyuwei@163.com 收稿日期:2013-11-06;收到修改稿日期:2013-11-11 graphy,OCT)是一种非接触、非侵入、无损伤的高分 辨率光学成像技术^[2]。自1991年 HUANG 等人在 Science 发表了"Optical coherence tomography"一文 以来,OCT 技术得到了迅速发展,成功应用于眼科 学的临床诊断,并拓宽至珠宝以及其它材料检测等 诸多工业领域^[2-7]。OCT 利用低相干干涉仪,通过 分析来自物体内部不同位置处的后向散射光,实现 对物体结构图像重构^[1,4]。与传统时域 OCT(timedomain OCT,TD-OCT)相比,谱域 OCT(spectral-domain OCT,SD-OCT)具有较高的灵敏度和成像速度, 因而得到了更为广泛的应用^[8-9]。谱域 OCT 光谱仪 采集干涉信号,并通过傅里叶逆变换获取深度信息, 因而可以显著提高成像速度和信噪比^[7]。本文中 介绍了基于一种光纤结构的谱域 OCT 系统,并将其 应用于氧化锌薄膜检测。

1 谱域 OCT 的理论基础

谱域 OCT 基于频谱干涉原理^[3,6],迈克尔逊干 涉仪输出的干涉光谱信号 *I*(*k*)表示为:

 $I(k) \propto S(k) \left\{ 1 + 2 \int_0^\infty R(h) \cos(2knh) dh + \right.$

$$\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} R(h) R(h') \exp\left[i2kn(h-h')\right] dh dh' \Big\} (1)$$

式中,S(k)为光源的光谱密度;R(h)为散射势; $k = 2\pi/\lambda$ 为光源波数;n为样品的平均折射率。可以看出,I(k)由3项组成:第1项是常数,即光源光谱;第2项为参考光和样品光互相关,包含样品的结构信息,它是余弦函数的和,每个余弦函数的幅值与对应深度上样品的后向散射系数的大小成比例;第3项为自相关项,为样品后向散射的所有子波之间的干涉。本质上,(1)式表示参考光发出的每一个波数为k的单色平面光波,与样品散射的波数为k的单

$$\mathcal{F}^{-1}[I(k)] \propto \mathcal{F}^{-1}[S(k)] \otimes \{\delta(h) + [R(h) + R^*(-h)] + A\}$$
(2)

式中,⊗表示卷积,δ(h)为直流噪声,A为自相关噪 声,ℱ⁻¹[S(k)]为光源光谱的傅里叶逆变换;R(h) 表示物体散射势,含样品的结构信息;R^{*}(-h)表示 样品的镜像,可以对样品臂和参考臂增加固定光程 差偏移,将该信号与样品图像分开。对于散射极弱 的物体,自相关噪声可以忽略。

2 实验设计

谱域 OCT 系统的核心部分为低相于光源、迈克 尔逊干涉仪和光谱仪。为提高探测灵活性,降低实 验成本,采用光纤结构的谱域 OCT 系统,结构如图1 所示^[10-11]。



低相干光源的出射光经光纤耦合后被单模光纤 耦合器(分光比为50:50)分成两束:一束经光纤准 直器平行照射在平面镜上,另一束经光纤准直器平 行出射后,又被透镜聚焦到氧化锌薄膜上。氧化锌 薄膜内部的后向散射光和参考镜返回的反射光经光 纤耦合器后重新会合,然后发生干涉。干涉光谱由 光谱仪采集,并最终传输进计算机进行数据处理,实 现图像构建。2 维微位移平台的位移控制通过软件 实现,用来调整参考光路光程,并对氧化锌薄膜进行 横向扫描,获取2 维层析图像。实验样品为实验室 内采用溶胶旋涂法制备的氧化锌薄膜。

3 结果分析

将氧化锌薄膜固定在微位移平台上,对光路进 行调整,直至参考镜位置至参考臂与样品臂的光程 差小于相干长度,样品光和参考光发生干涉。近红 外光谱仪 AvaSpec-NIR512-1、7 FLC 采集干涉光谱, 并用 MATLAB 将得到的干涉光谱数据进行曲线拟 合,结果如图 2a 所示, 冠据谱域 OCT 的原理可知, 在样品的图像重构过程中,需要对干涉光谱的进行 傅里叶逆变换亦取物体散射势。该干涉光谱信号必 须是波数时函数,实际上,光谱仪采集的是在均匀波 长空记分石的干涉光谱信号,在波数空间并非均匀 分布、如果对采集到的非均匀波数空间分布的干涉 心谱数据直接进行傅里叶变换,将造成系统的轴向 分辨率和测量精度的下降。因此,在对干涉光谱信 号进行傅里叶逆变换的图像重构算法之前,必须先 得到各个采样点均匀分布于波数空间的干涉光谱信 号。由于波长和波数之间的转化关系是非线性关 系,需要对以波长为变量的干涉光谱做线性标定,将



版权所有 © 《激光技术》编辑部 http://www.jgjs.net.cn

光谱仪采集的均匀波长空间分布的干涉光谱信号映 射到波数空间,然后进行重采样,通过3次样条插值 的方法,将其转换为均匀波数空间分布的干涉光谱 信号,如图2b所示。

对该干涉光谱数据进行傅里叶逆变换,得到如 图 3a 所示的散射势曲线,即1 维深度(axial-scan)图 像。可以看出,图 3a 中含有明显的峰值,其中横坐 标 0 右侧的散射势的主峰值和最小峰值分别表示氧 化锌薄膜的表面以及薄膜与基片的界面,而坐标 0 左侧的峰值为它们的镜像。通过峰值坐标可以得到 薄膜的厚度约为 10.2μm,该测量结果与理论尺寸 10μm 基本一致。控制另一微位移平台,对氧化锌 薄膜进行横向扫描(x-scan),得到横向位置 x 相邻 的多个干涉光谱,分别对这些干涉光谱做傅里叶逆 变换,得到多个1 维深度图像,分别对其赋灰度值, 得到如图 3b 所示的 2 维层析图像。由 2 维层析图 像可以看出氧化锌薄膜的内部结构。因此,谱域 OCT 技术可以对氧化锌薄膜质量进行检测。



4 结 论

通过谱域 OCT 对氧化锌薄膜的检测,得到了氧

化锌薄膜的1维深度和2维层析图像。通过1维深 度图像的分析,得到了氧化锌薄膜的厚度,测量结果 与理论值基本相同,表明谱域 OCT 测量值准确有 效。通过2维层析图像,可以清晰地看出薄膜的内 部结构,表明谱域 OCT 技术可以为薄膜的质量检测 提供技术支撑。

参考文献

- [1] HUANG Y Q, LIU M D, ZENG Y K, et al. Progress of study on ZnO thin film and its properties [J]. Journal of Inorganic Materials, 2001,16(3): 391-395(in Chinese).
- [2] HUANG D, SWANSON E A, LIN C °, et al. Optical coherence tomography [J]. Science, 1991, 252 (50?5):1178-1181.
- [3] CHANG S D, MAO Y X, FUE.'Ar'U C, et al. Optical coherence tomography: technolog. and applications [J]. Proceedings of the SPIE, 2009, 7156;1-8.
- [4] FERCHER A F, D3 CALLS W, HITZENBERGER C K, et al. Optical coherence tomography-principles and applications [J]. Reports on Programs in Physics, 2003, 66 (2003): 239-303.
- [5] FERCHT & A. F. Ophthalmic interferometry: optics in medicine, biology, and environmental research [C]//Proceedings of the International Conference on Optics Within Life Sciences. Garmisch-Forten circhen, Germany: Conference on Optics Within Life Scie. c.s, 1990; 221-228.
 - WIESAUER K, PIRCHER M, GOTZINGER E, *et al.* En-face scanning optical coherence tomography with ultra-high resolution for material investigation [J]. Optics Express, 2005, 13(3): 1015-1024.
- [7] FERCHER A F, HITZENBERGER C K, KAMP G, et al. Measurement of intraocular distances by backscattering spectral interferometry [J]. Optics Communications, 1995, 117(1/2): 43-48.
- [8] LEITHEB R, HIEZENBERGER C K, FERCHER A F. Performance of fourier domain vs. time domain optical coherence tomography [J]. Optics Express, 2003, 11(8): 889-894.
- [9] de BOER J F, CENSE B, PARK B H, et al. Improved signal-tonoise ratio in spectral-domain compared with time-domain optical coherence tomography [J]. Optics Letters, 2003,28(21): 2067-2069.
- [10] QIN Y W. Study on micro-electromechanical system measurement using optical coherence tomography [J]. Laser Technology, 2013, 37(5): 664-667(in Chinese).
- [11] QIN Y W, ZHAO H, ZHUANG Z Q, et al. High resolution spectral-domain optical coherence tomography using a thermal light source [J]. Optical and Quantum Electronics, 2012, 43 (6):83-90.